

光コネクタ研磨機 SFP-550シリーズ用MT研磨ホルダー



SFP-550シリーズに加圧モジュールと新型MT用研磨ホルダの組み合わせることによって、MT(MPO)研磨の量産現場において高い品質と生産性を実現します。

■特長

加圧モジュール：

SFP-550シリーズの研磨機に装着することにより、簡単に多心用研磨機に設定可能

新型MT研磨ホルダ：

加圧モジュールと使用することにより、IEC/PAS 61755-3-32規格に適合

デザインは従来の2体物から1対物となり、作業性を向上

フェルールごと1回のネジ留めで基準面に固定される独自機構を採用

MTフェルール用12本取り、24本取りそれぞれPC用、APC用をラインナップ

お問い合わせ

株式会社精工技研
機器事業推進部 機器営業課

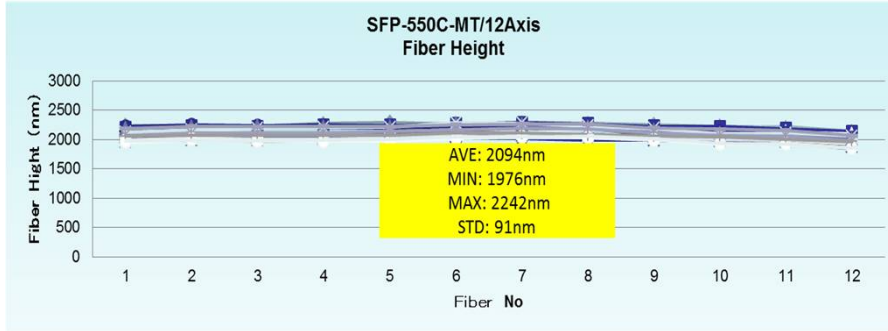
〒270-2214 千葉県松戸市松飛台296-1
tel : 047-388-6111 / fax : 047-388-4477
URL : www.seikoh-giken.co.jp



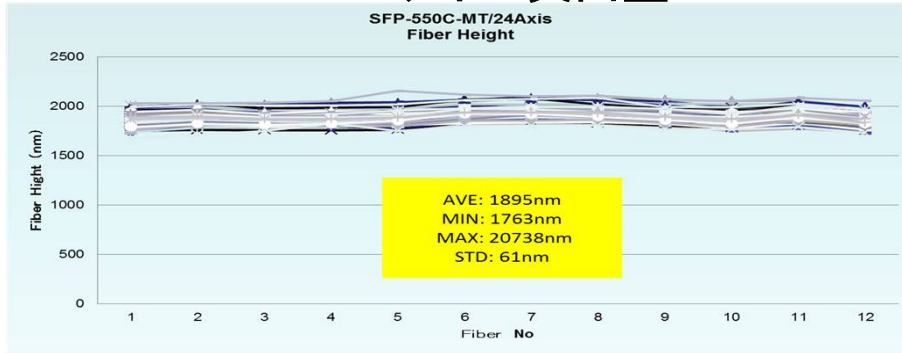
New MT Polishing Holder

■ 性能

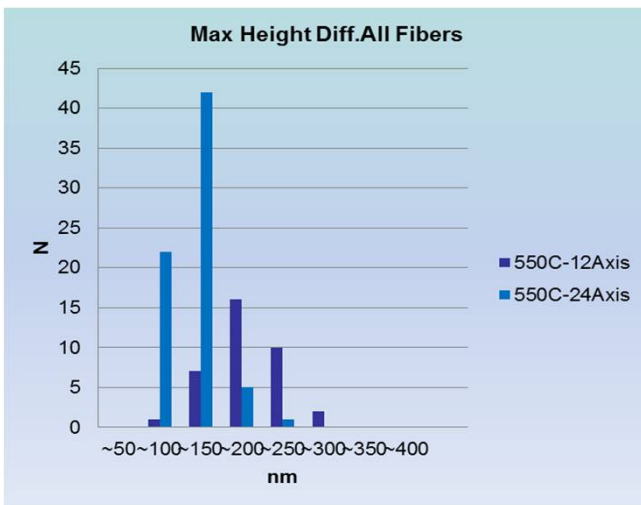
PH55-MT-12S ファイバ突出量



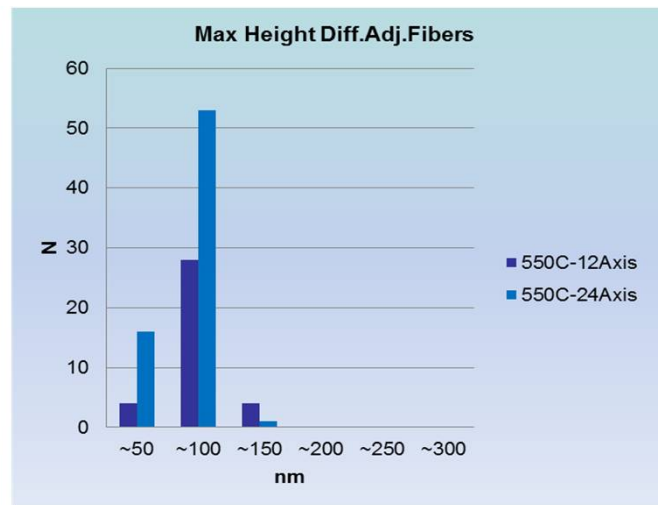
PH55-MT-24S ファイバ突出量



ファイバ突出量の最大差



隣接したファイバの突出量の差



Disclaimer- 1) Polishing method with use of fibrous material is patented in the U.S (US patent No. 6106368). 2) A ferrule assembly with fiber protrusion between 0.5um and 2.5um after polishing is patented in the U.S. (US patent No. 5743785).